

References

- 80Kus Kushev, D.B., Zheleva, N.N., Yordanov, S.P.: Phys. Status Solidi (b) **100** (1980) 731.
- 80Nis Nishi, S., Kawamura, H., Murase, K.: Phys. Status Solidi (b) **97** (1980) 581.
- 81Mur Murase, K.: Ferroelectrics **35** (1981) 67.
- 82Ant Antonini, A., Fano, V., Ortalli, I., Vera, A.: Phys. Status Solidi (b) **114** (1982) 585.
- 82Bal Baltrunas, D.I., Moteyunas, S.V., Starik, P.M., Mikityuk, V.I.: Pis'ma Zh. Eksp. Teor. Fiz. **36** (1982) 5; JETP Lett. (English Transl.) **36** (1982) 4.
- 82Pro Prokofeva, L.V., Nasredinov, F.S., Nikulin, Yu.A., Seregin, P.P.: Fiz. Tverd. Tela **24** (1982) 1630; Sov. Phys. Solid State (English Transl.) **24** (1982) 931.
- 83Ant Antonini, A., Fano, V., Ortalli, I.: Phys. Status Solidi (b) **120** (1983) K 15.
- 84McK1 McKnight, S.W., El-Rayess, M.K.: J. Phys. C **17** (1984) 6893.
- 84McK2 McKnight, S.W., El-Rayess, M. K.: Solid State Commun. **49** (1984) 1001.
- 85HeY1 He, Y.-S., Grassie, A.D.C.: J. Phys. F **15** (1985) 317.
- 85HeY2 He, Y.-S., Grassie, A.D.C.: J. Phys. F **15** (1985) 337.
- 85HeY3 He, Y.-S., Grassie, A.D.C.: J. Phys. F **15** (1985) 363.
- 85Vas Vasil'ev, A.N., Gaidukov, Yu.P., Nikiforov, V.N.: Pis'ma Zh. Eksp. Teor. Fiz. **41** (1985) 466; JETP Lett. (English Transl.) **41** (1985) 568.
- 86Gho Ghosh, D.K., Samanta, L.K.: Infrared Phys. **26** (1986) 335.
- 88Gan Gan, S., Chen, C.-J.: Semicond. Sci. Technol. **3** (1988) 1041.
- 88Vas Vasil'ev, A.N., Gaidukov, Yu.P., Kopyl, A.L., Nikiforov, V.N., Slyn'ko, E.I.: Zh. Tekh. Fiz. **58** (1988) 421; Sov. Phys. Tech. Phys. (English Transl.) **33** (1988) 255.
- 90Aki Akimov, B.A., Borshchevskii, V.V., Brandt, N.B., Pirogov, Yu.A.: Fiz. Tverd. Tela **32** (1990) 273; Sov. Phys. Solid State (English Transl.) **32** (1990) 154.
- 91Ser Serebryanaya, N.R.: Izv. Akad. Nauk SSSR, Neorg. Mater. **27** (1991) 1611; Inorg. Mater. (English Transl.) **27** (1991) 1354.
- 93Aki Akimov, B.A., Dmitriev, A.V., Khokhlov, D.R., Ryabova, L.I.: Phys. Status Solidi (a) **137** (1993) 9.
- 93Nem Nemov, S.A., Ravich, Yu.I., Berezin, A.V., Gasumyants, V.E., Zhitinskaya, M.K.: Fiz. Tekh. Poluprovodn. **27** (1993) 303; Semiconductors (English Transl.) **27** (1993) 165.